マグネシウムシリサイド系熱電材料の 実用化に向けた製造プロセス

飯田

努 $_{1}^{*} 平 山 尚 美_{2}^{*}$

1. はじめに

特集

気候変動を裏付けるかのようにわが国でも歴史的な豪雨, 巨大台風, 竜巻被害が頻発している. 学術的には未だ気候変 動と CO_2 増加の相関に議論があるが、大気中 CO_2 濃度は 400 ppm を越えるまでになり、今後の途上国の経済活動拡 大に鑑み、先進工業国として CO2 削減技術を開発・実用 化・提供することは重要な責務であるといえる.現在,573 ~773 Kの排熱を利用付加価値の高い電気エネルギーに変換 する環境低負荷・生体適応型で、かつ高い変換効率(10%以 上)が期待される次世代環境低負荷型の熱―電気直接変換(熱 電変換)材料の開発が行われている.排熱発電の重要な用途 の一つとして自動車があるが、欧州では2025年に極めて厳 しい自動車向け CO₂ 排出規制が導入される.また,途上国 での爆発的な自動車需要の増加は従来エンジンによるものが 大多数であり、2030年時点でも生産台数のおよそ90%が燃 焼系のエンジンを搭載すると予測されている. こうしたこと から、自動車向け排熱再資源化へのニーズは近年極めて大き いものとなりつつある.

2. 自動車向け排熱発電の動向

全世界の年間 CO₂ 排出量において,運輸部門(自動車関係)の排出量は~20%であり,非常に大きな割合を占めている.先進工業国では2025年頃には環境低負荷型アドバンスカーであるプラグインハイブリッド車や電気自動車の普及が20~30%と見込まれている(欧州自動車工業界 ACEA 資料)が,途上国では内燃機関搭載車(ガソリン車・ディーゼル車)が依然として主流であり,欧米の予測値では2030年時点でも世界中で6t以下の内燃機関自動車が年間1億台以上生産されるとされ,欧米諸国では,特に内燃機関自動車の燃費向上・CO₂削減への大きな圧力がある.EU や米国が設定する燃費基準値は,1372 kg 車重を基準として,欧州:24.4 km/

Liter (2021年), 31.0 km/Liter (2025年), 米国: 26.0 km/ Liter (2025年), 日本: 19.0 km/Liter (2020年: 2020年以降 は無し)となっており, 欧米諸国では基準未達成に伴う制裁 金額が高額なことから対策が急務となっている.

内燃機関搭載車における CO₂ 削減では,軽量化や小排気 量化等様々な対策があるが,本特集で扱う固体素子型熱電変 換方式による「自動車エンジン排熱発電」は,電子制御・ ITS (Intelligent Transport Systems)・IoT (Internet of Things)等による車上電力需要の著しい増加に対し電力供給 を行いながら CO₂ を削減できる手法として欧米では実装開 発段階に入っている.具体的には,エンジンの未利用排気ガ ス(873~1473 K)から熱電発電で 200~1000 W の電力供給 を行い,エンジンから機械的に動力を得ている補機類(水・ 油圧ポンプ・過給器等)を電動制御化してエンジン負荷低減 による燃費改善(2020年時点で 5%程度~最大10%:ドイツ BMW 社試算値)を実現するというものである(図1).近年 は,本邦の自動車メーカーにおいても開発が活発化している.

現在,実用向けに関しては,環境低負荷型熱電変換材料マグネシウムシリサイド(Mg₂Si)の近年の性能向上が評価さ



図1 自動車エンジンにおける排熱と熱電変換.

* 東京理科大学基礎工学部 材料工学科;1)教授 2)助教(〒125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1)
Recent Progress in the Development of Mg₂Si-based Thermoelectric Materials; Tsutomu Iida, Naomi Hirayama(Department of Materials Science and Technology, Tokyo University of Science, Tokyo)
Keywords: magnesium silicide, thermoelectric power generation, thermoelectric device, mechanical property, impurity doping, finite element method, first-principles calculation
2016年3月2日受理[doi:10.2320/materia.55.302]

れ,欧州では熱電変換型自動車排熱発電用の3有力熱電材 料の1つに挙げられている.

3. マグネシウムシリサイド(Mg_2Si)

本項では、 Mg_2Si に関する実用化に向けた現在の技術的 到達度について「材料熱電特性」「素子化プロセスと発電量」 「材料機械的特性」を紹介する.また、 Mg_2Si はn形電気伝 導の際に実用に十分な発電特性を示すが、p形では実用に向 けた目処はまだ立っていない.現在主流のn形とp形から 構成されるいわゆる π 型構造の熱電発電モジュール製作に おいてはp形材料として、マンガンシリサイド系やテトラ ヘロライト系と組み合わせたモジュールの販売が2015年よ り開始されている.こうした点について、現在取り組んでい るp形 Mg_2Si についても概観する.

(1) 基本熱電特性

実用に向けた Mg₂Si 原料の多くは溶融合成法により作製 されており、無次元性能指数 ZT は、900 K 付近で0.8~1.0 程度の値を示すものが用いられている. Mg₂Si で実用的な 発電特性を得るためには不純物添加が必要である. Mg₂Si は熱力学的にドナー型欠陥を生成して安定化することが知ら れているためアンドープでn形を示し,Al(13族),Sb(15 族), Bi(15族)等のn形不純物添加により実用性能を実現す る. Al は Mg(2 族) サイトに, Sb, Bi は Si(14族) サイトに 置換してn形電気伝導を示すことが知られている⁽¹⁾⁻⁽⁷⁾.図 2 および図3 は現在取り組んでいる Sb と, Mg と等電子不 純物である Zn(13族)の同時添加試料の熱電特性(ゼーベック 係数,電気伝導率,熱伝導率)と,熱電変換効率の指標とな る無次元性能指数 ZT 値を示している.熱電特性の測定には Advance-Riko 社の ZEM3 と TC-1200H を使用している. Sb と Zn の添加濃度はともに 0.5 at% である. この条件での 試料作製プロセスは大変再現よく、概ね873Kにおいて熱 伝導率は 2.8 W/mK, ZT 値は0.84を示している. 算出した



図2 Sb と Zn を同時添加した n 形 Mg₂Si のゼーベッ ク係数および電気伝導率の温度依存性.

最大パワーファクター値は 873 K において 3.4×10⁻³ W/mK² である.

より高い*ZT*値の実現に向けて,SnやGeを導入した Mg₂Si_{1-x}Sn_xとMg₂Si_{1-x}Ge_xに関する開発も多く行われてお り,Si_{1-x}Ge_xやSi_{1-x}Sn_xの合金散乱機構に起因する熱伝導 率低減により,現状*ZT*~1.55程度の値が得られている⁽⁸⁾. しかし,Mg₂Si_{1-x}Sn_xに関しては,実用化に向けた~673 K 以上での使用環境においては大気中での劣化対策が取り組ま れている最中であり,今後大きく期待される.

(2) 低接触抵抗と電極

ハーベスティング用途以外の比較的中規模以上の熱電発電 においては、素子の形状にもよるが、大きな電流値(~数十 A)を示すことから、電極素材の選定と接触抵抗の低減は重 要である. Mg₂Siの想定動作温度域は 600~900 K であるこ とから、プロセス許容最高温度として 1100 K まで想定する と、使用できる比較的低抵抗な金属電極材は限られてくる. 現在は、使用温度域での安定性に加え、オーミック接触、低 接触抵抗性、プロセス簡便性、資源寿命の観点から Ni 電極



図3 Sb と Zn を同時添加した n 形 Mg₂Si の熱伝導率 および ZT 値の温度依存性.



図4 プラズマ活性化焼結プロセスにより形成された Ni 電極と Mg₂Si との界面.

を使用している. 図4は,溶融合成法によりSbとZnを同 時添加した Mg₂Si 原料粉(25~75 μ m)を,エレニックス社 製プラズマ活性化焼結法(Plasma Activated Sintering: PAS 法)を用いて Mg₂Si の焼結時に同時焼結でNi 電極を Mg₂Si マトリックスに焼結・接着作製したペレットを示している. Ni/Mg₂Si 界面は良好で,プロセス温度の~1200 K におい ても顕著な拡散は示していない.現状で,十分な接触抵抗値 (~10⁻¹⁰ Ω -m²)を達成している.

(3) 発電能力

図2および図3に示した熱電特性測定データを有限要素 法ANSYSの伝熱一電流連成解析により,5×5×5 mm³の 素子の発電量を計算すると,現時点で3.64 W/cm²の電力密 度が得られている.図5は作製したSb+Znを添加した Mg₂Si発電素子の実発電電力密度測定結果である.熱接合 材等,実際の発電環境を考慮したANSYS計算値と実測値 は概ね良い一致傾向を示している.(素子高さ)/(素子断面 積)の小さな値を持つ素子形状は頻繁なヒートサイクルの自 動車用途に,1.0に近い比較的長い素子形状は定置炉用途に 向いていると考えられる.5×5×5 mm³の実素子による発 電電力密度は2.98 W/cm²が得られており,実用上は十分な 性能が得られている.

(4) 機械的特性

自動車用排熱発電システムにおいては、耐振動性および燃 焼ガス系ヒートサイクル耐久性が実用上重要であるため、素 材の機械的特性(曲げ強度,破壊靭性値、ヤング率等)を十分 に担保する必要がある。実用化に向けて重要な破壊靭性値に ついて、代表的な中温度域熱電発電材料の値について見てみ ると、PbTe: $\sim 0.7 \text{ MPa}_{\sqrt{m}}$, CoSb_3 : $\sim 0.82 \text{ MPa}_{\sqrt{m}}$, $\text{Si}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}$: $0.9 \sim 1.1 \text{ MPa}_{\sqrt{m}}$, CoSb_3 : $\sim 0.82 \text{ MPa}_{\sqrt{m}}$, Auterial料は概ねガラス程度の値 $\sim 0.7 \text{ MPa}_{\sqrt{m}}$ で、自動車特有の高 振動環境と燃焼ガスによる高レートヒートサイクルにより生 ずる急激な膨張収縮からの応力に耐えられるような、デバイ ス構造的対策あるいは素材の複合材料化などの対策が急務で ある. **表1**はこれまでに取得している Sb+Zn を添加した



図5 873 K と 373 K の温度差における発電量の素子形 状依存性.

 $Mg_2Si の機械的特性値である. 現在, ファインセラミック$ $スの SiC 並みの靭性値 <math>1.5 \sim 2 MPa\sqrt{m}$ を有する発電素子の 開発を行っている.

(5) 第一原理計算による p 形不純物添加 Mg₂Si の理論解析

(a) 安定かつ高出力な p 形不純物添加 Mg₂Si の必要性

従来, Mg_2Si の性能向上には Sb や Bi などの n 形不純物 が主に用いられてきた.一方で, p 形不純物を添加した系 は, 熱電性能と高温安定性の点で n 形 Mg_2Si に劣るという 問題がある.例えば, Mg_2Si に Ag を添加した系では,低温 で p 形伝導性を示すものの,650 K 以上の高温では伝導性が 変化して n 形になってしまうという事が報告されている⁽⁸⁾.

しかし,熱電発電では Π 型モジュール構造が広く用いら れており、この構造では n/p 両極の半導体を必要とする. したがって、もし安定かつ高出力な $p \mathbb{P}$ Mg₂Si を作製でき れば、従来の $n \mathbb{P}$ 不純物添加 Mg₂Si と組み合わせて、素子 性能を最大限に引き出す熱電モジュールが実現できると考え られる.また、熱膨張係数や機械的特性が近い同一母材の素 子を使用することで、モジュールの高温耐久性の向上も期待 できる.そこで、我々は、安定かつ高出力な $p \mathbb{P}$ Mg₂Si の 実現を目指し、材料開発の第一歩として、理論的手法による 新規 p \mathbb{P} 不純物の探索を行った.

(b) 不純物添加系における格子緩和計算

Mg₂Si は空間群 Fm³mに属する閃亜鉛鉱構造を持つ.本研究では,不純物原子が占める位置として,Mg および Si 置換と,図6に示すセルの中心(4b サイト)への格子間侵入 を考えた.また,不純物添加系を扱うため,ユニットセル複 数個から成るスーパーセルを用いた.実験で用いられる不純 物濃度は0.1~1%オーダーだが,これを再現するには2×2 ×2倍以上の大きさのスーパーセルを必要とする.そのた め,不純物添加系の計算では,しばしば計算コストが問題と なる.本研究では,擬ポテンシャル法に基づく第一原理計算 コード Quantum Espresso を用いて,96原子(Mg 原子64個, Si 原子32個)中に不純物原子を1個添加した場合(濃度

表 1 Sb と Zn を同時添加した n 形 Mg₂Si の機械的特 性.

]	$\begin{array}{c} Mg_2Si-Sb+Zr\\ (0.5 \text{ at}\%)\end{array}$	1 测定手法
ヤング率(GPa)/室温	$135 {\sim} 143$	Nano-indentation
ヤング率(GPa)/室温	$105 {\sim} 108$	Ultrasonic test
ヤング率(GPa)/@600℃	$92 \sim 95$	Free resonance
ポアソン比	0.19	Ultrasonic test
Stress(MPa)	$40 {\sim} 55$	4 point bending test
破壞靭性値(MPa m ^{1/2})	$0.9 {\sim} 1.5$	SENB method
破壞靭性値(MPa m ^{1/2})	$1.0{\sim}1.5$	IF method
熱膨張係数(1/K)	16.4×10^{-6}	Thermo mechanical analysis
熱伝導率(W/mK)@600℃	2.8	Laser flash



図6 Mg₂Siの結晶構造.

~1.04%)についての計算を行った.

不純物添加系の安定構造における格子定数および,原子の 相対的な位置を得るため,格子緩和計算を行った.格子緩和 計算は,原子間に働く力から結晶内の原子の安定位置を決定 する計算である.計算条件としては,GGA(一般化密度勾配 近似)汎関数によるノルム保存型擬ポテンシャルを用い,エ ネルギーカットオフを 60 Ry,k点の分割数を(k_x , k_y , k_z) = (8,8,8)とした.自己無撞着計算の収束閾値には全エネルギ -10^{-8} Ryを取った.また,構造緩和計算にはBroyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno quasi-newton アルゴリズムを用 い,閾値として,全系のエネルギー 10^{-5} Ry と原子に働く力 の成分 10^{-4} Ry/Bohr,およびセルに生じる圧力0.5 kbar を 設定した.

(c) 置換型および侵入型 p 形不純物の探索

格子緩和計算の結果から、全エネルギーを用いて不純物添 加系の形成エネルギーを求めた. Mg, Si, 4b サイトにおけ る形成エネルギーは、それぞれ次のように表される:

$$\begin{split} & \varDelta E\left(\mathrm{Mg}_{2-\xi}\mathrm{SiA}_{\xi}\right) = E\left(\mathrm{Mg}_{2-\xi}\mathrm{SiA}_{\xi}\right) + \xi E\left(\mathrm{Mg}\right) - E\left(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{Si}\right) - \\ & \xi E(\mathrm{A}), \end{split}$$

 $\Delta E(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{Si}_{1-\xi}\mathrm{A}_{\xi}) = E(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{Si}_{1-\xi}\mathrm{A}_{\xi} + \xi E(\mathrm{Si}) - E(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{Si}) - \xi E$ (A),

 $\Delta E(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{SiA}_{\xi}) = E(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{SiA}_{\xi}) - E(\mathrm{Mg}_{2}\mathrm{Si}) - \xi E(\mathrm{A}).$

ここで、Aは不純物、*ξ*、*E*はモル数と全エネルギーを表す.

種々の不純物原子における形成エネルギーを図7にまとめる.第Ⅰ群(Li, Ag, Na, K)は1価の原子であり,Mg置換により正孔を放出すると期待される原子群である.同様に,第 Ⅱ群(B, Ga)はSi置換されればp形不純物となる.また, 第Ⅲ群の原子(S, Se, F, Cl)は,電気陰性度が高いことから, もしこれらが格子間に侵入すれば,周囲の電子を引きつける ことで正孔を生成すると期待される.電子状態の不純物サイ ト依存性の例として,Li,F添加系の状態密度を図8に示 す.この結果から分かるように,不純物の占有サイトによっ て,系の電子状態やn形/p形伝導性が影響を受ける.

本研究で調査した不純物のうち,SとSe以外の全ての不 純物が,p形となるサイト(第Ⅰ群:Mgサイト,第Ⅱ群:Si サイト,第Ⅲ群:4bサイト)において最も低い形成エネルギ



図7 不純物原子の Mg₂Si 添加時の形成エネルギー.



ーを示した.さらに、代表的な p 形不純物である Ag の最安 定サイト(Mg 置換)の形成エネルギー(0~0.1 eV)を基準に とると、第 I 群では Na,第 II 群では Ga,第 II 群では Cl が, Ag と同程度またはそれ以下の形成エネルギーで p 形サイト に入ることが分かった.しかし、図 7 に示されるように、 不純物の多くは 2 つ以上のサイトで低い形成エネルギーを 持つため、p 形サイトに安定に留まらないことが懸念され る.例えば、Ag は Mg サイトだけでなく 4b サイトでも 0.1 eV 以下の形成エネルギーを持ち、Li,Na も同様である.こ の結果から、不純物が複数のサイトを占め、電子と正孔の両 方が生成される可能性が示唆される.Ag 添加系の高温にお ける伝導性の変化⁽⁹⁾も、熱ゆらぎにより Ag の占有サイトが 変わり、電子が生成されてキャリアの相殺が起きたためかも しれない.

最後に、第Ⅲ群のSとSeの形成エネルギーについて述べる.図7から、これらの原子はSi置換で非常に安定であり、負の形成エネルギーを示すことが分かる.このとき、伝



図9 Mg 欠陥を有する Mg₂Si に対し, (a) Li(Mg サイト)および(b) F(4b サイト)を添加した場合の状態密度.

導帯内に不純物準位が形成されることから,SとSeはp形 不純物ではなく,n形不純物として働くと考えられる.

(d) Mg 欠陥の寄与

 $Mg_2Si は, 4b サイトへの侵入型 Mg 欠陥により, intrin$ sic に n 形伝導性を示すことが, 理論研究から報告されている⁽¹⁰⁾. この欠陥の寄与の一例として, 不純物(Li, F)と Mg欠陥を同濃度(1.04%)含む系の計算結果を図9に示す. F 添加系は Mg 欠陥の存在に関わらず p 形を示したのに対し,Li 添加系は n 形に転じた. 同様に, 図7のFを除く全ての不純物において, 同量の欠陥を含む系は n 形を示した. すなわち, Mg 欠陥により電子が放出され, 不純物由来の正孔と相殺した結果, F 添加系以外では多数キャリアが電子となったと考えられる. 以上より, 安定な p 形伝導性を得るには, Mg 欠陥の制御が重要な要素であると結論できる.

文 献

- V. E. Boriseneko: Semiconducting Silicide, Springer, Berlin, (2000), 285.
- (2) I. Nishida: J. Mater. Sci. Soc. Jpn., 15(1978), 72–86.
- (3) R. J. Labotz, D. R. Mason and D. F. O'Kane: J. Electrochem. Soc., **110**(1963), 127–134.
- (4) C. B. Vining: Thermoelectric properties of silicides, CRC Handbook on Thermoelectronics, ed. by D. M. Rowe, CRC Press, (1994), 277–282.
- (5) U. Birkholz, E. Gross and U. Stoehrer: Polycrystalline iron disilicide as a thermoelectric generator material, CRC Handbook

on Thermoelectronics, ed. by D. M. Rowe, CRC Press, (1994), 287–298.

- (6) T. Kajikawa, K. Shida, S. Shiraishi, T. Ito, M. Ohmori and T. Hirai: Proceedings of the 17th International Conference on Thermoelectrics, (1998), 362–369.
- (7) Y. Noda, H. Kon, Y. Furukawa, N. Otsuka, I. A. Nishida and K. Masumoto: Mater. Trans. JIM, 33(1992), 845–850.
- (8) P. Gao, X. Lu, I. Berkun, R. D. Schmidt, E. D. Case and T. P. Hogan: Appl. Phys. Lett., 105 (2014), 202104.
- (9) M. Akasaka, T. Iida, A. Matsumoto, K. Yamanaka, Y. Takanashi, T. Imai and N. Hamada: J. Appl. Phys., 104 (2008), 013703.
- (10) A. Kato, T. Yagi and T. N. Fukusako: J. Phys.: Condens. Matter, 21 (2009), 205801.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 飯田 努

- 1995年 明治大学 工学研究科 電気工学専攻 博士課程修了
- 1995年 日本学術振興会 特別研究員
- 2001年 東京理科大学基礎工学部材料工学科 講師
- 2012年4月-現職

專門分野:環境低負荷型半導体材料工学

◎2000年よりシリサイド熱電変換材料の開発に従事.半導体エネルギー変換材料およびデバイス技術を中心に活動.



飯田努

平山尚美